

27.12.2012 - 08:00 Uhr

Pfeiffer Vacuum Technology AG stellt honorarfrees Bildmaterial in den Bilddatenbanken zur Verfügung (BILD)



Asslar (ots) -

Pfeiffer Vacuum Technology AG stellt für Journalisten eine Auswahl honorarfreier Pressebilder zur Verfügung.

Die Bilder können bei Veröffentlichung im redaktionellen Kontext honorarfrei verwendet werden.

Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:

<http://www.picture-alliance.com>
<http://www.multimedia.mecom.eu/>
<http://www.presseportal.de/pm/>
<http://www.i-picturemaxx.com/>

Weiteres Bildmaterial finden Sie unter:
DE: www.pfeiffer-vacuum.de/pressebilder
EN: www.pfeiffer-vacuum.com/press-photos

Pressekontakt:

Pressekontakt für Corporate Medien
Dr. Brigitte Looß
Tel.: +49 (0) 6441 802 346
Fax: +49 (0) 6441 802 365
E-Mail: Brigitte.Loos@pfeiffer-vacuum.de

Pressekontakt für Fachmedien
Nicole Ackermann
Tel.: +49 (0) 6441 802 169
Fax: +49 (0) 6441 802 500
E-Mail: Nicole.Ackermann@pfeiffer-vacuum.de

Medieninhalte



Portrait mit hellem Hintergrund: Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender, Pfeiffer Vacuum Technology AG. Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirt. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand; Vorstandsvorsitzender Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Portrait mit dunklem Hintergrund: Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender, Pfeiffer Vacuum Technology AG. Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirt. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand; Vorstandsvorsitzender Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Halbkörper-Portrait mit hellem Hintergrund: Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender, Pfeiffer Vacuum Technology AG. Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirt. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand; Vorstandsvorsitzender Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Portrait mit hellem Hintergrund: Dr. Matthias Wiemer; Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1958, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Ingenieur Maschinenbau. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Portrait mit dunklem Hintergrund: Dr. Matthias Wiemer; Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1958, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Ingenieur Maschinenbau. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Halbkörper-Portrait mit hellem Hintergrund: Dr. Matthias Wiemer; Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1958, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Ingenieur Maschinenbau. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Portrait mit hellem Hintergrund: Nathalie Benedikt, Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1976, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirtin. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Brust-Portrait mit dunklem Hintergrund: Nathalie Benedikt, Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1976, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirtin. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Brust-Portrait mit hellem Hintergrund: Nathalie Benedikt, Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1976, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirtin. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Ganzkörper-Portrait mit hellem Hintergrund: Nathalie Benedikt, Vorstandsmitglied, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahrgang 1976, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirtin. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand. Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"



Halbkörper-Portrait mit hellem Hintergrund: Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender, Pfeiffer Vacuum Technology AG. Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Betriebswirt. / Stichworte: Pfeiffer Vacuum; Vakuum; Vakuumpumpen; Turbopumpen; Maschinenbau; Beschichtung; Lecksuche; Analytik; Halbleiterindustrie; Forschung; Export; TecDAX; Vorstand; Vorstandsvorsitzender Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pfeiffer Vacuum Technology AG"